

УДК 538.8

УМЕНЬШЕНИЕ ФОНОВЫХ ЗАСВЕТОК НУЛЕВОГО ПОРЯДКА В ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

В. И. Яковлев и Т. Н. Сергеенко

Рассмотрен простой способ существенного уменьшения фоновых засветок за счет изменения конфигурации апертурной диафрагмы ультразвуковых модуляторов света.

Одним из факторов, ухудшающих соотношение сигнал/шум и сужающих динамический диапазон в оптических системах обработки сигналов, устройством ввода в которых служат ультразвуковые модуляторы света (УМС) [1], является фоновая засветка, обусловленная постоянной составляющей коэффициента пропускания оптических элементов.

Обычно для уменьшения таких фоновых засветок в области первого дифракционного порядка, в котором содержится основная информация об исследуемом сигнале, стараются как можно больше разнести дифракционные порядки, для чего повышают рабочую частоту УМС. Однако для распространенных в настоящее время ультразвуковых модуляторов света с жидкостной линией задержки (например, дистиллированная вода), позволяющих обрабатывать сигналы наибольшей длительности, предельная частота ультразвуковых колебаний не должна превышать величину порядка 20—25 МГц. В противном случае затухание ультразвуковых волн в звукопроводе значительно исказит световое распределение на выходе оптического устройства. Это ограничение не позволяет практически устраниТЬ влияние фона нулевого порядка.

В данном сообщении исследуется простой способ существенного уменьшения фоновых засветок за счет изменения конфигурации апертурной диафрагмы УМС (рис. 1), которым можно воспользоваться при обработке кратковременных радиосигналов длительностью τ меньшей времени интегрирования УМС. При этом в отличие от известных способов уменьшения боковых лепестков в нулевом дифракционном порядке [2] не происходит никакого искажения полезных световых распределений в первом порядке дифракции.

Пусть диафрагма, конфигурация которой ясна из рис. 1, расположена в оптической системе так, что направление распространения ультразвуковой волны будет совпадать с осью x . В этом случае в фокальной плоскости интегрирующей линзы световое распределение, соответствующее нулевому порядку, можно записать в виде [1]

$$E'(x', y', \varphi) = E_0 \int_{-a/2}^{a/2} \int_{y' - \frac{p'}{2}}^{y' + \frac{p'}{2}} \exp \left[i \frac{2\pi}{\lambda F} (xx' + yy') \right] dx dy, \quad (1)$$

где E_0 — амплитуда падающего светового поля, λ — длина световой волны, F — фокусное расстояние интегрирующей линзы, a — размер апертурной диафрагмы вдоль оси y , φ — угол скоса апертурной диафрагмы, $p' = p + a \operatorname{ctg} \varphi$, p — апертура УМС, определяющая максимальную длительность обрабатываемого сигнала.

При $\varphi=90^\circ$, т. е. $p=p'$, апертурная диафрагма принимает свою обычную прямоугольную форму.

После вычисления интеграла (1) получаем следующее выражение:

$$E'(x', y', \varphi) = \frac{E_0 \lambda^2 F^2}{\pi^2 x' (y' + x' \operatorname{ctg} \varphi)} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda F} x' p'\right) \sin\left[\frac{\pi}{\lambda F} (y' + x' \operatorname{ctg} \varphi) a\right]. \quad (2)$$

Так как полезная информация, как правило, содержится в первом дифракционном порядке, распределенном вдоль оси x' , то целесообразно учитывать в выражении (2) составляющие поля, также распределенные вдоль этой оси, т. е.

$$\begin{aligned} E'(x', 0, \varphi) &= \frac{E_0 \lambda^2 F^2}{\pi^2 (x')^2 \operatorname{ctg} \varphi} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda F} x' p'\right) \times \\ &\times \sin\left(\frac{\pi}{\lambda F} x' a \operatorname{ctg} \varphi\right). \end{aligned} \quad (3)$$

Из выражения (3) следует, что амплитуда поля в интересующем нас направлении зависит от угла φ .

Для оценки ослабления фоновой засветки при изменении угла φ сравним поле, описываемое выражением (3), с полем, соответствующим прямоугольной апертурной диафрагме

$$\delta(x', \varphi) = \frac{E'(x', 0, \varphi)}{E'(x', 0, \varphi = 90^\circ)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda F} x' a \operatorname{ctg} \varphi\right)}{\left(\frac{\pi}{\lambda F} x' a \operatorname{ctg} \varphi\right)}. \quad (4)$$

На рис. 2 приведены результаты расчета функции $\delta(x', \varphi)$ для углов $\varphi=20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$ при $a=5 \cdot 10^{-3}$ м; $\lambda=0.63 \cdot 10^{-6}$ м; $F=0.3$ м. Из графиков видно, что даже при незначительном искажении апертурной диафрагмы наблюдается существенное ослабление фоновой засветки по мере смещения от оптической оси вдоль x' .

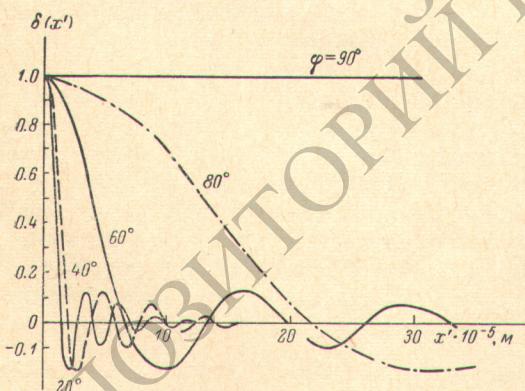


Рис. 2. Кривые ослабления нулевого дифракционного порядка при различных углах скоса апертурной диафрагмы.

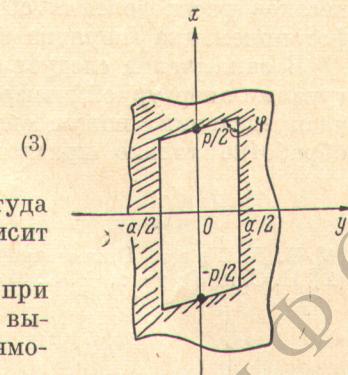


Рис. 1. Апертурная диафрагма оптической системы.

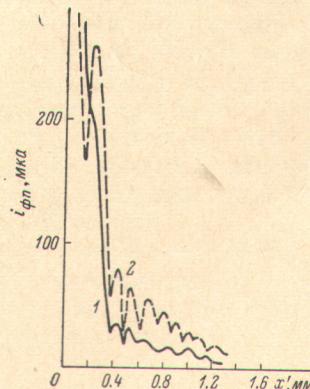


Рис. 3. Распределения интенсивностей нулевого порядка вдоль оси x' для $\varphi=80^\circ$ (1) и $\varphi=90^\circ$ (2).

Например, если в качестве рабочей частоты УМС выбрать $f=10$ МГц, то для $F=0.3$ м в точке расположения основного максимума первого дифракционного порядка при $\varphi=80^\circ$ ослабление фоновой засветки по сравнению со случаем прямоугольной апертуры составит около 26 дБ. При более значительных скосах апертурной диафрагмы, т. е. при уменьшении угла φ , или же при более высоких частотах можно добиться еще большего ослабления.

Для подтверждения полученных соотношений были проведены экспериментальные исследования распределения интенсивности нулевого порядка вдоль оси x' при прямоугольной диафрагме и $\varphi=80^\circ$. При этом использовалась интегрирующая линза с фокусным расстоянием $F=-1500$ мм и апертурная диафрагма с размерами $p=35$ мм и $a=10$ мм. Результаты, приведенные на рис. 3, показывают, что даже при небольших смещениях от оптической оси ($x'=1$ мм) происходит заметное снижение интенсивности нулевого порядка. Отсутствие ярко выраженного первого лепестка (при $\varphi=80^\circ$) и некоторое искажение последующих боковых лепестков распределения объясняется влиянием конечных размеров щели фотоприемника (порядка 0.01×1 мм²).

В заключение следует отметить, что вышеописанное изменение конфигурации апертурной диафрагмы не вносит никаких искажений в световые распределения, получающиеся в первом дифракционном порядке при обработке только кратковременных радиоимпульсов.

Литература

- [1] В. Д. Свет. Оптические методы обработки сигналов. Изд. «Энергия», М., 1971.
- [2] Н. С. Шестов, Е. О. Федорова. Усп. физ. наук, 96, 717, 1968.

Поступило в Редакцию 7 августа 1972 г.